

### 用强磁性FePt 薄膜制作高性能磁力显微镜探针

本刊编辑部

本刊编辑部

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章\(0\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 《中国科学》杂志社

地址: 北京市东黄城根北街16号, 《科学通报》编辑部, 100717

电话: 010-64036120 E-mail: csb@scichina.org

网络系统维护电话: 010-64034113 E-mail: sys@scichina.org